## ITER計測装置の開発の進展

## **Progress on Development of ITER Diagnostic system**

石川正男、谷塚英一、今澤良太、牛木知彦、野尻訓平、田中優、寺澤充水、波多江仰紀、布谷嘉彦 ISHIKAWA Masao, YATSUKA Eiichi, IMAZAWA Ryota, USHIKI Tomohiko, NOJIRI Kunpei, TANAKA Suguru, TERASAWA Atsumi, HATAE Takaki, NUNOYA Yoshihiko

## 量研那珂 QST-Naka

ITERでは、燃焼プラズマの特性を理解し、適切に制御を行うために、70以上の計測装置を用いて100以上のパラメータを測定する計画である。 ITERでの計測装置の開発は、これまでの実験装置におけるそれとは大きく異なり、次のような様々な困難を克服する必要がある。

- ・ 原子力施設としての厳格な安全性の担保、品 質保証が必要なこと、
- 既存装置と比較して桁違いの負荷(中性子・ ガンマ線、熱、電磁力等)のもと、同様以上 の計測性能が求められること
- ・ 保守作業が極めて困難なため、高い信頼性及 び稼働率が必要なこと

こうした背景のもと、日本は表1に示す5つの計 測装置と、計測装置を格納する下部ポート2番の ポート統合機器の調達取り決めを締結し、ITER の厳しい要求事項を満足する計測装置の開発を 進め、詳細設計及び実機製作を進めてきた。

マイクロフィッションチェンバー[1]は小型の 核分裂計数管を真空容器の中に設置して、プラズ マからの中性子発生量を測定する計測装置であ る。開発において、プラズマ加熱用電子サイクロ トロン加熱に用いられるマイクロ波の一部が金 属製ケーブル(MIケーブル)を過熱し、損傷を招く ことが大きな課題であることが判明した。これを 克服するため、マイクロ波の過熱を低減できる銅 めっきを信号ケーブル表面全長にわたって精度 よく均一に薄膜(5ミクロン±1ミクロン)めっきす る技術を開発し、銅をめっきすることで増大する 電磁力を影響も同時に抑えることで、ITER運転中 の健全性を示すことに成功した(図1参照)。これ により、真空容器に設置する信号ケーブル等の機 器の最終設計レビューを通過し、製作設計レビュ ーをへて実機製作を完了し、2022年7月にITER機 構へ空輸による初の実機の輸送を実現した。

ポロイダル偏光計[2]は、複数の遠赤外線レーザ ーをプラズマに入射し、プラズマとの相互作用で 生じた偏光状態の変化を測定する。偏光状態の変 化の測定値と他の計測装置で測定した磁場・電子 密度などのデータも合わせて平衡再構成を行う ことで、プラズマ内部の磁場分布を得ることがで きる。現在、調達活動は設計の最終フェーズにあ



図 1. MI ケーブルに対する銅めっき時の様子

装置名	計測パラメーター	現在の調達状況
マイクロフィッションチェンバー	総中性子発生量及び核融合出力	真空容器内機器:輸送完了 その他機器:最終設計/詳細設計
ポロイダル偏光計	プラズマの電流分布(安全係数分布)	レトロリフレクター:製作設計 その他機器:最終設計
周辺トムソン散乱計測	周辺プラズマの電子温度分布及び密度分布	全構成機器:最終設計
ダイバータ赤外サーモグラフィー	ダイバータ板及びバッフルの温度分布	全構成機器:最終設計
ダイバータ不純物モニタ	ダイバータプラズマの不純物及び水素同位体	全構成機器:詳細設計
下部ポート2番統合機器	計測機器の搭載と放射線遮蔽の役割を有する支持構造物	真空容器内機器:最終設計 真空容器外機器:詳細設計

表 1. 日本が調達を進める計測装置の概要と現在の調達状況



図 2-2 プロトタイプレーザーの出力

り、一部機器は実機の製作を開始している。プロ トタイプレーザー(図2-1)を開発し、遠赤外線レ ーザーの出力は最大で0.81 Wを得た。図2-2は3.8 時間連続で発振したときの遠赤外線レーザーの 出力を示している。687 mWの出力で出力変動は peak-to-peakで3.59%であり、ITERの要求を満た すことに成功した。また、レーザーを折り返して 計測室に戻すために、タングステン製のレトロリ フレクターを真空容器内に設置する。現在、実機 製作のための工場認証試験を進めている。実機に 適用する製法でプロトタイプを製作したところ、 レーザー反射面の角度は十分な精度で製作でき ることを実証し、ITERの計測要求を満足する結果 を得た。

周辺トムソン散乱計測装置 [3]は、プラズマ中 にレーザー光を入射し、電子による散乱のスペク トルから電子温度及び密度を求める計測装置で ある。光学機器の開発においては、高放射線環境 下で高い信頼性及び高性能な計測が成立するこ とを示すことが課題であり、これを実証するため、 光学素子にガンマ線(10 MGy)及び中性子照射(6 ×10<sup>15</sup> n/cm<sup>2</sup>) を行い、性能変化を調べる試験を行 った。集光光学系用の光学素子は、耐放射線性が 高い合成石英の他に、色収差補正用ガラス4種類 にガンマ線及び中性子を照射し、分光透過率の変 化を調べる試験を行った。その結果、図3に示す ように、酸化セリウムを添加した重フリントガラ スSF6G05は、中性子照射後も周辺トムソン散乱計 測装置で波長600-1100 nmにおいて分光透過率を 維持できることを明らかにした。

ダイバータIRサーモグラフィー[4]は、中赤外線 領域(1.5µm-4.5µm)の光を分光測定することに より、ダイバータターゲット表面及びバッフル表 面の温度(200℃~3600℃)分布及び入熱パワー分 布を測定する計測装置である。ITERの結像光学系 ではプラズマ運転中の真空容器の熱伸びにより、



図3-1 SF6G05の中性子照射試験写真(数値は高速中 性子フルーエンス)



図 3-2 SF6G05 の照射前後の分光透過率

真空容器内光学系と真空容器外光学系の光軸に ずれが生じることが課題であった。この度、運転 中の光軸ずれ及び光路長を検知し、遠隔で能動的 に調整する光軸調整手法の開発を行った。この結 果、真空窓位置における光軸ずれを角度にして± 0.05度、位置にして±1mm以下程度の高精度で調 整できることを実証した。

ダイバータ不純物モニター [5]は、ダイバータ プラズマの不純物及び水素同位体を計測する光 学装置である。ディスラプション時に光学ミラー などを格納するミラーユニットに働く大きな応 力に耐えうる設計の実現が急務であったが、機器 を固定するボルトの最適化を進め、さらに嵌め込 み構造を採用することで、ITERの運転時発生する あらゆる応力に耐えられる光学機器が設計でき る見通しを得た。

下部ポート2番のポート統合機器は、計測機器 の搭載と放射線遮蔽の役割を有する支持構造物 である。計測機器を搭載するため、計測支持構造 体の固定機構にはポート内に高精度に設置され、 ITERにおける荷重条件に耐える強度が要求され ている。しかし、遠隔保守によるインストール、 周辺構造物(ポート及びダイバータ関連機器)と の温度差による熱膨張差の許容などの課題があ る。本研究では、簡便な遠隔保守で、高設置位置 精度を得ることができ、十分な強度を有する固定 機構を考案した。

本発表では、上記計測装置及びポート統合機器の 開発状況の詳細のほか、ITERの計測装置の開発の現 状も報告する。

- [1] M. Ishikawa et al., Fus. Eng. Design 109-111, 1399 (2016)
- [2] R. Imazawa. et al., Fus. Eng. Design, 192, 113607 (2023)
- [3] E. Yatsuka et al., Fus. Eng. Design, 136, 1068 (2018).
- [4] T. Ushiki. et al., Review of Scientific Instruments, 93, 084905 (2022)
- [5] T. Maruyama et al., Plasma Fusion Res., 14 (2019) 3405080
- [6] M. Tanaka. et al., Fusion Eng. Des. 193, 113808 (2023)